

第10回集積化MEMS技術研究ワークショップ

2019年7月26日（金） 13:00～17:40

産業技術総合研究所（つくば東）・集積マイクロシステム研究センター



研究会参加者：35名，見学会参加者：29名，懇親会参加者：24名

講演会



平本委員長の御挨拶



産総研集積マイクロシステムセンター長・
松本様の御挨拶



招待講演 1 (産総研・小林様)

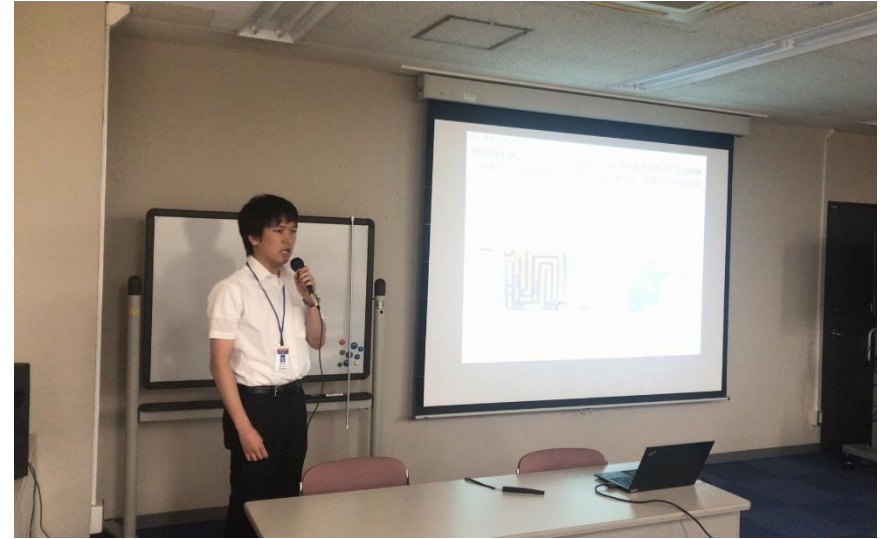


招待講演 2 (産総研・鈴木様)

ショートプレゼンテーション①



東大・山本様



千葉工大・鈴木様



大阪産技研・村上様



大阪産技研・中山様

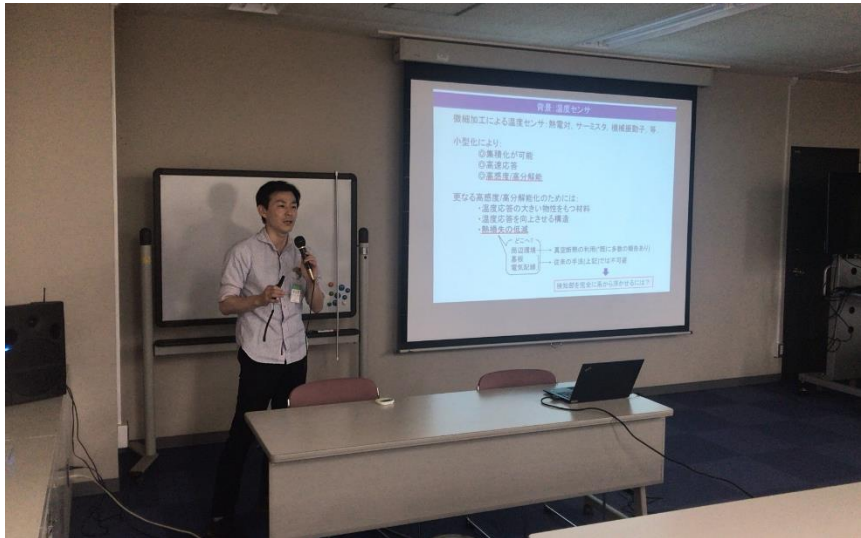
ショートプレゼンテーション②



香川大・榊原様



香川大・綿谷様



東北大・猪股様



シーマ電子・河野様

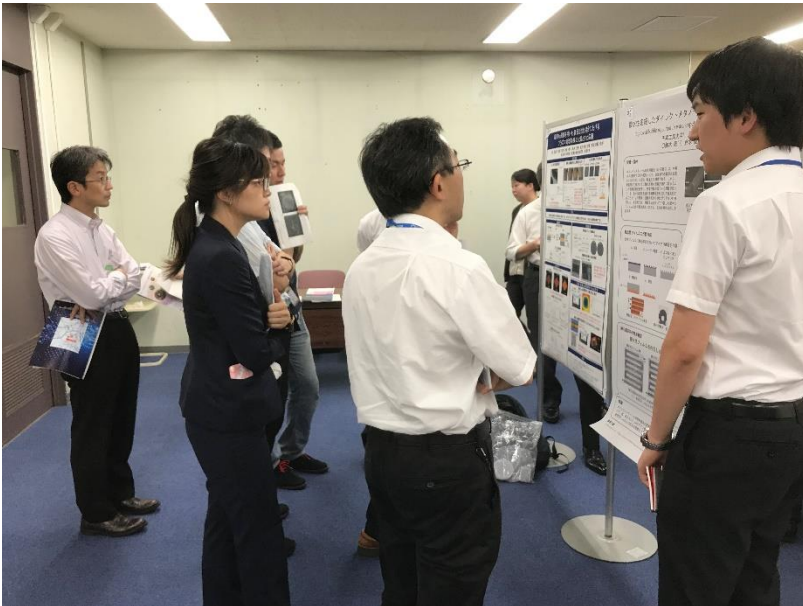
ポスターセッション



【優秀ポスター賞】

綿谷一輝, 寺尾京平, 下川房男,
高尾英邦 (香川大学)

「アレイ型高分解能2軸触覚センサを
用いた触覚分布情報の計測と評価」



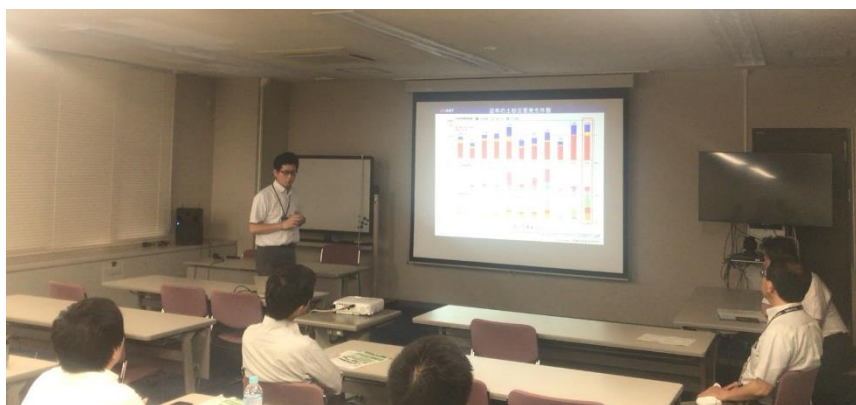
見学会



産総研・研究センター紹介
(集積マイクロシステム研究センター長・
松本様)



MNOIC紹介
(マイクロナノオープンイノベーション
センター所長・福本様)



産総研・倉島様

懇親会

